　　～ものづくり技術人材リスキリング研修～

　電磁波影響・誤動作 評価解析技術

**半導体のEMC試験セミナー**

主催：大分県産業科学技術センター

半導体機器の高機能化・高密度化が進む中で、EMC（電磁両立性）試験の重要性が高まっています。本セミナーでは、半導体を対象としたEMC試験の基礎から最新動向、さらには試験の実演までを通じて、実務に直結する知識をご提供します。ぜひこの機会にご参加ください。

1. 概　要： **【第一部】１３：００～１４：３０　半導体EMCの概要**

・なぜ今、半導体EMC試験が重要なのか？

・国際規格に基づく試験項目と最新動向の紹介

（IEC 61967シリーズ、IEC 6213シリーズ）

**【第二部】１４：３０～１７：００　半導体EMC試験の実例紹介（デモ）**

・代表的な試験例について、実際の試験機を用いたデモンストレーションを予定

・試験データや結果の読み取り方などを解説

2. 日　時： 令和７年１１月１３日（木）：１３時００分～１７時００分

3. 会　場： 大分県産業科学技術センター（大分市高江西1-4361-10）/Zoomウェビナー（第一部のみ）

第一部：ハイブリッド開催（現地　第一研修室＋Zoomウェビナー）

第二部：現地参加のみ（現地　Ds-Labo）

4. 講　師： 名古屋工業大学　特任教授 市川 浩司 氏

株式会社デンケン　田邊　大輔 氏

5. 定　員： 第一部：３５名、第二部：１０名（先着順）

6. 受講料： 無料

7. 申　込： １１月６日（木）までに、QRコード・URL経由、メールのいずれかでお申し込み下さい。

8. 問合先： 大分県産業科学技術センター 電子・情報担当　上田

TEL：097-596-7101、E-mail：k-ueda@oita-ri.jp

9.その他：　お申込みいただいた内容は、当センターが実施するセミナーの運営管理に利用します。

 　　　　　 当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。

**申　込　書**

QRコードはこちら→

※ URLは、https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys-alias/emc2025-05

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※ 電子メールの場合は、件名を「リスキリング研修 受講申込」としてください。

※ 受付完了後、こちらから電子メール等にてご連絡をいたします。

申込先： 産業科学技術センター 電子・情報担当 上田行（E-mail：k-ueda@oita-ri.jp）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貴社名 |  | 所在地 |  |
| 氏名  所属・役職  TEL  E-mail | E-mail： | | * 第一部、第二部参加（現地） * 第一部のみ参加（現地） * 第一部のみ参加（Zoom） |
| ※ 当センターからの情報を電子メールでお知らせして良いですか？（OIRIメール便への登録）　　はい ・ いいえ ・ 登録済み | | | |